

ICS 17.180  
N 30



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 26332.1—2010/ISO 9211-1:1994

GB/T 26332.1—2010/ISO 9211-1:1994

## 光学和光学仪器 光学薄膜 第1部分：定义

Optics and optical instruments—Optical coatings—  
Part 1: Definitions

(ISO 9211-1:1994, IDT)

中华人民共和国  
国家标准  
光学和光学仪器 光学薄膜  
第1部分：定义  
GB/T 26332.1—2010/ISO 9211-1:1994

\*  
中国标准出版社出版发行  
北京复兴门外三里河北街16号

邮政编码：100045

网址 www.spc.net.cn

电话：68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销

\*

开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 20 千字  
2011年6月第一版 2011年6月第一次印刷

\*

书号：155066·1-42787 定价 18.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话：(010)68533533



GB/T 26332.1-2010

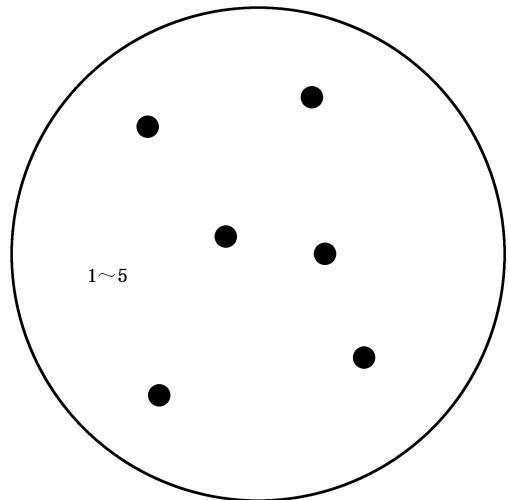
2011-01-14 发布

2011-06-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

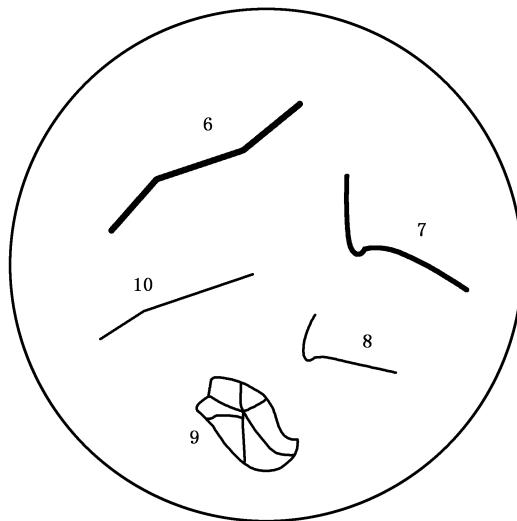
**附录 A**  
**(资料性附录)**  
**常见薄膜缺陷类型图解**

本附录用图 A.1~A.4 对常见薄膜缺陷类型进行说明。



- 1——针孔(5.1.1);
- 2——溅点(5.1.2);
- 3——微粒(5.1.3);
- 4——细微灰尘(5.1.4);
- 5——节瘤(5.1.5)。

图 A.1 点缺陷(5.1)



- 6——划痕(5.2.1);
- 7——细划痕(5.2.2);
- 8——裂纹(5.2.3);
- 9——龟裂(5.2.4);
- 10——微划痕(5.2.5)。

图 A.2 线缺陷(5.2)

**目 次**

前言 .....	III
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 按功能定义薄膜 .....	4
5 常见的薄膜缺陷定义 .....	5
6 其他定义 .....	6
附录 A (资料性附录) 常见薄膜缺陷类型图解 .....	8

## 5.2.5

**微划痕 sleek**

极细微的划痕。

5.3 面缺陷 **area imperfections**

注：在 GB/T 1185—2006 和 ISO 9211-4:2006 中规定了检验方法。薄膜缺陷的类型图解见附录 A。

## 5.3.1

**污点 stain**

由化学变化产生的，补丁状的局部颜色不一致的表面污渍。

## 5.3.2

**磨损 abrasion**

膜层表面与一个更坚硬的表面接触而产生的损伤。

## 5.3.3

**纤维纹 lint mark**

残留在光学表面的织物纤维或纸纤维。

## 5.3.4

**薄膜空隙 coating void**

镀膜区域内存在的未镀膜的局部表面。

5.4 体缺陷 **volume imperfections**

## 5.4.1

**起皮 peeling**

局部薄膜的一端与基片表面部分分离。

## 5.4.2

**剥离 flaking**

局部薄膜与基片表面部分分离。

## 5.4.3

**大溅点 large spatter**

比定义 5.1.2 中体积更大或深度更深的缺陷。

## 5.4.4

**大颗粒 large particle**

比定义 5.1.3 中体积更大或深度更深的颗粒。

## 5.4.5

**起泡 blister; bubble**

薄膜局部凸起，形同薄膜底部或内部含有包含物将薄膜顶起。

## 6 其他定义

## 6.1

**孔径锥角 cone angle of aperture**

入射角的最大范围。

## 6.2

**有用区域、通光孔径 useful area; clear aperture**

规定的最小可用镀膜区域。

## 前 言

GB/T 26332《光学和光学仪器 光学薄膜》分为 4 个部分：

——第 1 部分：定义

——第 2 部分：光学特性

——第 3 部分：环境适应性

——第 4 部分：规定的试验方法

本部分为 GB/T 26332 的第 1 部分。

本部分等同采用 ISO 9211-1:1994《光学和光学仪器 光学薄膜 第 1 部分：定义》(英文版)。

本部分采用国际标准的方法为翻译法。

本部分的附录 A 为资料性附录。

本部分由中国机械工业联合会提出并归口。

本部分起草单位：沈阳仪表科学研究院、沈阳汇博光学技术有限公司、浙江大学、杭州科汀光学技术有限公司、国家仪器仪表元器件质量监督检验中心、杭州照相机械研究所。

本部分主要起草人：阴晓俊、费书国、高鹏、王瑞生、赵帅锋、章岳光、顾培夫、马敬、金秀、杨文华、徐秋玲、杜健、虞仲晓。